

# DIN ISO/TR 21477:2018-08 (D)

Optik und Photonik - Erstellung von Zeichnungen für optische Elemente und Systeme - Oberflächenunvollkommenheitsspezifikation und Messsysteme (ISO/TR 21477:2017)

---

| <b>Inhalt</b>   | <b>Seite</b> |
|---|--------------|
| Nationales Vorwort .....  | 3            |
| Nationaler Anhang NA (informativ) Literaturhinweise .....                                   | 4            |
| Vorwort .....   | 5            |
| Einleitung .....  | 6            |
| 1 Anwendungsbereich.....  | 7            |
| 2 Normative Verweisungen .....  | 7            |
| 3 Begriffe .....  | 7            |
| 4 Allgemeine Diskussion der Oberflächenunvollkommenheitsspezifikation und Messsysteme ..... | 7            |
| 5 Abmessungssystem für Spezifikationen von Oberflächenunvollkommenheiten.....               | 8            |
| 5.1 Allgemeines .....   | 8            |
| 5.2 Ursprung des Abmessungssystems .....  | 8            |
| 5.3 Vergleichsnormale für Abmessung.....  | 8            |
| 6 Sichtbarkeitssystem für Spezifikation von Oberflächenunvollkommenheiten.....              | 8            |
| 6.1 Allgemeines .....   | 8            |
| 6.2 Ursprung des Sichtbarkeitssystems.....  | 9            |
| 6.3 Vergleichsnormale für Helligkeit .....  | 9            |
| 7 Vergleich von Sichtbarkeits- und Abmessungsspezifikationen .....                          | 9            |
| Literaturhinweise .....   | 11           |